



반도체 공정 장비의 글로벌 리더, 피에스케이 그룹

Corporate Identity



1990년 설립, 30년간 반도체장비 전문기업, 코스닥 상장 기업



우수제조기술연구센터, 세계일류상품생산기업, World Class 300



그룹사 인원 600명



청년친화 강소기업, 직무발명보상우수기업, 일하기 좋은 기업 인증



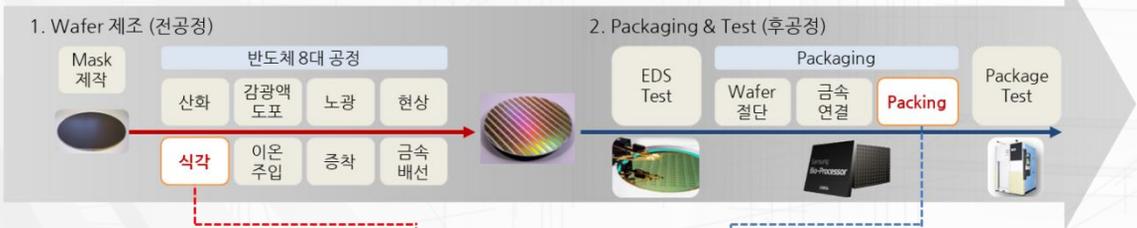
세계 1위 제품 다수 보유



정착지원금 제도, 국내외 학술연수 제도, 상해보험 및 정기검진

반도체 핵심 공정 내 장비 공급

○ 반도체 제조 Process 내 피에스케이 그룹



피에스케이㈜

- PR Strip
- Dry Cleaning
- Etch Back
- Hard mask Strip
- Power Device Etch

피에스케이홀딩스㈜

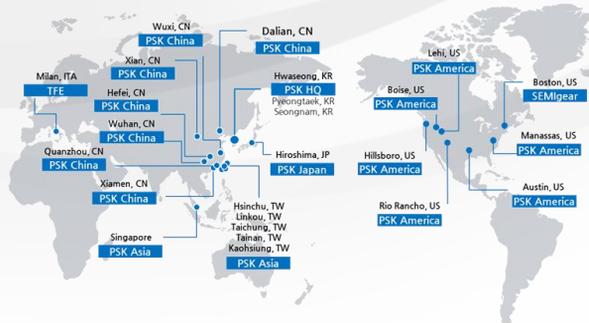
- WLP Descum
- PLP Descum
- GENEVA (Reflow System)
- HDW (DI Heating System)
- PKG Reflow
- Source (Plasma Source)

사업장 현황

○ 국내 사업장 현황

피에스케이㈜ / 피에스케이홀딩스㈜ 경기도 화성시 삼성1로 4길 48 피에스케이홀딩스㈜ 경기도 평택시 산단로 15번길 28-11

○ 해외 사업장 현황 글로벌 고객사 대응이 가능한 서비스 네트워크 확보를 통해 안정적인 해외 매출 실현



※ QR 코드 접속시 피에스케이 그룹에 대한 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.